# EUROPEAN PATENT OFFICE

## **Patent Abstracts of Japan**

#4029 09/705,239

PUBLICATION NUMBER

01235620

**PUBLICATION DATE** 

20-09-89

APPLICATION DATE

16-03-88

APPLICATION NUMBER

63064194

APPLICANT: T & K INTERNATL KENKYUSHO:KK;

INVENTOR: OSADA MICHIO;

INT.CL.

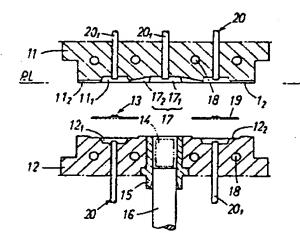
: B29C 45/37 B29C 33/38 B29C 45/02

B29C 45/26 // B29K101:10 B29L 31:34

TITLE

: RESIN ENCAPSULATION MOLD FOR

**ELECTRONIC PART** 



ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive to improve the releasability and, to shorten the curing time and consequently to shorten molding cycle time by a method wherein surfaces, with which molten resin material comes into contact, in the parting line(P.L) faces of molds are made of nickel or nickel alloy.

CONSTITUTION: On surfaces, with which molten resin material comes into contact, in the P.L faces of a fixed top force 11 and of a movable bottom force 12, or on passages 17 for transferring molten resin material, which consists of the cull 17<sub>1</sub> of the top force corresponding to a pot 15 for feeding resin material 14 and a gate 172 communicating the cull and an upper cavity 111, upper and lower cavities 111 and 121 and air vents 112, which communicate the upper cavities 111 with outside, an electroless nickel deposit, for example, is applied in order to form a super-hard electroless nickel deposit A by heattreating. In addition, a numeral 16 represents a plunger for pressurizing resin material filled in the port 15 and a numeral 18 represents a heater for heating the forces.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

### ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

## ◎ 公開特許公報(A) 平1-235620

(S) Int. Cl. 4 B 29 C 45/37 識別記号

庁内整理番号 6949-4F ⑩公開 平成1年(1989)9月20日

B 29 C 45/37 33/38

45/02 45/26 8415—4 F 7258—4 F 6949—4 F

# B 29 K 101:10 B 29 L 31:34

4F審査請求 未請求 請求項の数 7 (全6頁)

会発明の名称

電子部品の樹脂封止成形用金型

②特 願 昭63-64194

②出 願 昭63(1988)3月16日

⑫発 明 者

道 男

京都府宇治市明星町3丁目6番地197

⑪出 顋 人 有限会社ティ.アン

京都府宇治市槙島町目川122番地2

ド、ケイ、インターナ

ショナル研究所

母代 理 人 長 田 道 男

明 細 智

1. 発明の名称

電子部品の樹脂封止成形用金型

## 2. 特許請求の範囲

(I) 金型の P.L面における少なくとも溶散樹脂材料との接触面を、ニッケルまたはこれを主成分とするニッケル合金にて形成して構成したことを特徴とする電子部品の樹脂對止成形用金型。

(2) 金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面の所要個所に、ニッケルメッキ層を施して構成したことを特徴とする電子部品の樹脂封止成形用金型。

(3) 金型の P.L面における溶酸樹脂材料との接触面の所要個所に、無電解ニッケルメッキ層を施し且つこれを熱処理して超硬質無電解ニッケルメッキ層を形成して構成したことを特徴とする電子部品の樹脂對止成形用金型。

(4) 全型素材面に所要のメッキ層を施すと共に、 該メッキ層の表面に、ニッケルメッキ層を施すこ とにより、上記金型業材面に少なくとも二別以上のメッキ層を施し、該表面側のニッケルメッキ閣を上記金型の P.L面における海融樹脂材料との接触面として構成したことを特徴とする電子部品の樹脂封止成形用金型。

(5) 金型素材面に所要のメッキ層を施すと共にで、 該メッキ層の表面にに、無電解ニッケルメッキ層の表面には、無電解ニッケルメッキ層を形成することにより、上記金型器を型といったのと、は少なで、は、は、カーのが、は、カーのが、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、は、カーのでは、カー

(6) 金型の P.L面における溶散樹脂材料との接触面と、 該接触面に配設した樹脂成形用各部材における溶酸樹脂材料との接触面の夫々に、ニッケルメッキ層を施して構成したことを特位とする電子部品の樹脂対止成形用金型。

「77 金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触

#### 特別平1-235620(2)

面と、該投触面に配設した樹脂成形用各部材における溶融樹脂材料との接触面の夫々に、無電解ニッケルメッキ層を能し且つこれを無処理して超硬質無電解ニッケルメッキ層を形成して構成したことを特徴とする電子部品の樹脂封止成形用金型。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

この発明は、樹脂成形用の金型を用いて、例えば、IC・ダイオード・コンデンサー等の電子部品を樹脂対止成形するための金型の改良に係り、特に、該金型に対する樹脂成形体の離型性の向上を図ると共に、全体的な樹脂成形サイクルタイムの短縮化を図るものに関する。

## 〔従来の技術〕

電子部品を熱硬化性樹脂等の樹脂材料にて對止 成形するための樹脂對止成形装置としては、例えば、第3図及び第4図に示すようなトランスファ 樹脂封止成形用金型が知られている。

上記金型には、固定上型1と、該固定上型1に

対向配設した可動下型 2 と、該両型 (1・2)の P.L (パーティングライン) 面に対設した電子部品 3 の問題対止成形用キャビティ 1 1 ・ 2 1 と、下型 2 四に配置した切脂材料 4 の供給用ボット 5 と、該ボット 5 内に嵌装させた樹脂材料加圧用プランジャ 6 と、上記ボット 5 と上記キャビティ 1 1 便とを連通させた溶散樹脂材料の移送用通路 7 と、両型 (1・2)に失々配設した加熱用ヒータ 8 等が備えられている。

上記金型による電子部品3の樹脂封止成形は次のようにして行われる。

まず、第3図に示す両型(1・2)の型間時において、電子部品3を装着したリードフレーム9を下型2の P.L面に形成したセット用溝部22 の所定位置に嵌合セットすると共に、ボット5内に樹脂材料4を供給する。

次に、第4図に示すように、下型2を上動させて両型(1・2)の型締めを行うと共に、プランジャ6にてポット5内の樹脂材料4を加圧する。このとき、上記樹脂材料4はヒータ8によって加熱溶

融化され、且つ、プランジャ6によって加圧されて、該ポット5から通路7を通して上下両キャピティ(1:・2:)内に注入充填されることになる。

従って、所要のキュアタイム後に両型(1・2)を再び型開きすると共に、両キャビティ(1・2·)内及び通路7内の硬化樹脂を上下両エジェクター機構10・10にて同時的に離型させることにより、該両キャビティ(1·2·)内の電子部品3を該両キャビティの形状に対応して成形される樹脂成形体内に封止成形することができるものである。

## 〔発明が解決しようとする問題点〕

ところで、上記した樹脂材料4には熱硬化性の ものを用いるのが通例であり、従って、上記樹脂 成形後において、更にキュアリングを行い、その 硬化促進を図るようにしている。

上記したキュアリングの目的は、電子部品3の気密性を保持し且つその機械的安定性を向上させることと共に、両型(1・2)の P.L面から閉脂成形体を効率良く鍵型させることをもその目的としている。

即ち、樹脂成形体が未硬化状態にあるときは、 型開後における樹脂成形体の離型(突き出し)作 用が阻害されて、次のような問題が生じる。

例えば、該樹脂成形体の表面に傷痕や欠損部が形成されて電子部品の気密性・機械的安定性を損なうといった製品の品質保証上の問題があり、或は、樹脂材料の一部が両型の P.1.面に残存付着するためその除去に手数を要するといった樹脂成形効率上の問題等がある。

また、成形後に樹脂材料の一部が、上記通路7におけるカル(7」)・ゲート(72)や、両キャビティ(1」)に連通形成に大工アベント12内に残存付着した場合において、仮に、これらを除去しない状態で次の樹脂材料未充填が発生したり、樹脂成形体にボイドが形成される等の弊害が発生する。

従って、上記海設樹脂材料の硬化促進のための キュアリングタイムは、硬化時間を最も必要とす る上記通路内カル(71)部の樹脂硬化時間を見込ん

#### 特冊平1-235620(3)

で、例えば、金型温度が 165℃の場合、約 70 st に設定されている。このため、上記キュアリングタイムの設定が全体的な樹脂成形サイクルタイムを長くしなければならない要因とされていた。

本発明は、例脂封止成形用金型に対する切脂成形体の鍵型性の向上を図ると共に、該例脂成形体のキュアリングタイムを短縮して、全体的な切脂成形サイクルタイムの短縮化を図ることができる電子部品の例脂封止成形用金型を提供することを目的とするものである。

## (問題点を解決するための手段)

上述した従来の問題点に対処するための本発明 に係る電子部品の樹脂封止成形用金型は、次の特 位を備えている。

即ち、金型の P.L面における少なくとも溶融倒脂材料との接触面を、ニッケルまたはこれを主成分とするニッケル合金にて形成して構成したことを特徴とするものである。

また、金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面の所要個所に、ニッケルメッキ層を施して

構成したことを特徴とするものである。

また、金型の P.L面における溶散切脂材料との接触面の所要個所に、無電解ニッケルメッキ層を 施し且つこれを無処理して超硬質無電解ニッケル メッキ層を形成して構成したことを特徴とするも のである。

また、金型素材面に所要のメッキ層を施すと共に、該メッキ層の表面に、ニッケルメッキ層を施すことにより、上記金型素材面に少なくとも二層以上のメッキ層を施し、該表面側のニッケルメッキ層を施し、該表面側のニッケルメッキ層を上記金型の P.L面における溶融倒脂材料との接触面として構成したことを特徴とするものである。

また、金型紫材面に所要のメッキ層を施すと共に、該メッキ層の表面に、無電解ニッケルメッキ層を施し且つこれを無処理して超硬質無電解ニッケルメッキ層を形成することにより、上記金型条材面に少なくとも二層以上のメッキ層を上記金表面側の超硬質無電解ニッケルメッキ層を上記金型の P.1面における溶融樹脂材料との接触面とし

て構成したことを特徴とするものである。

また、金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面と、該接触面に配設した樹脂成形用各部材における溶融樹脂材料との接触面の夫々に、ニッケルメッキ層を施して構成したことを特徴とするものである。

また、金型の P.L面における海融街路材料との接触面と、該接触面に配設した樹脂成形用各部材における海融樹脂材料との接触面の夫々に、無電解ニッケルメッキ層を施し且つこれを無処理して超硬質無電解ニッケルメッキ層を形成して構成したことを特徴とするものである。

#### (作用)

本発明の構成に基づく実験結果によれば、例指 封止成形用金型に対する樹脂成形体の離型性を大 幅に向上することができる。

また、溶融樹脂材料の硬化促進のためのキュアリングタイムを、従来の約70xxから約30xxにまで短縮することができる。

即ち、樹脂成形体の離型性の向上と相俟て、上

記したキュアリングタイム(約 30 sec)後に、該 樹脂成形体の離型作用を効率良く且つ確実に行う ことができるため、全体的な樹脂成形サイクルタ イムを短縮することができるものである。

#### 〔 実 施 例 〕

以下、本発明を第1図及び第2図に示す実施例図に基づいて説明する。

第1図には、電子部品を無硬化性樹脂材料にて 封止成形するためのトランスファ樹脂封止成形用 金型の概略が示されており、また、第2図には、 その要部が示されている。

上記金型には、固定上型11と、該固定上型11に対向配設した可動下型12と、該両型(11・12)のP.L 面に対設した電子部品13の関節對止成形用キャピティー11、12、と、下型12側に配置した閉脂材料14の供給用ボット15と、該ボット15内に嵌続させた閉脂材料加圧用プランジャ16と、上記ボット15と上記キャピティ11、個とを連通させた溶験切脂材料の移送用通路17と、両型(11・12)に夫々配設した加熱用ヒータ18等が備えられている。

## 特別平1-235620 (4)

また、上紀金型の P.L面における溶酸樹脂材料との接触面、即ち、ボット15位置と対応する上型カル(17.) 及びこのカルと上型キャビティ11. とを速通させたゲート(17.2) から成る溶酸樹脂材料の移送用通路17・上下両キャビティ(11.・12.1)・上型キャビティ11. と外部とを連通させたエアベント11.2 には、これらの面に、無電解ニッケルメッキ層を施し、且つ、これを、熱処理(例えば、約 250℃~ 400℃)して超硬質無電解ニッケルメッキ層 A が形成されている。

更に、上記金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面に配設される樹脂成形用の各部材、即ち、プランジャ16・ポット15・上下両キャビティ及びカル部に嵌装されたエジェクタービン(201)の所要個所にも、上記したニッケルメッキ層Aが大々形成されているおり、従って、この実施例においては、加熱溶融化され且つ加圧移送された溶散樹脂材料が接触することになる金型 P.L面の全面に超硬質無電解ニッケルメッキ層Aが施されていることになる。

次の実験結果表には、下記の樹脂成形条件下で 樹脂成形を行った場合に得られた該樹脂成形体の 縫型性に関する結果及び判断が示されている。

なお、該表中の×印は、樹脂成形体の離型性が不良若しくは不充分で、その離型時に樹脂の残存付着等に起因した前記ボイド或は欠損部の発生が認められたものであり、同○印は、その離型性が良好であって上記した弊害が認められないものを示している。 また、該表中の総合判断における △印は不可を、同◎印は可を示している

### <記>

#### (1) 樹脂成形条件

<b>(</b>	金型温度	165 ℃
<b>②</b>	注入圧力	100 kg ∕cml
3	往 入 スヒート	21 as / 5 sec
<b>(4)</b>	树脂材料	エポキシレジ

なお、上記金型による電子部品13の樹脂封止成 形は、前述したと同様に、まず、第1回に示す両 型(11・12)の型開時において、電子部品13を装 着したリードフレーム19を下型12の P.L面に形成 したセット用溝部122の所定位置に嵌合セットす ると共に、ポット15内に樹脂材料14を供給し、次 に、下型12を上動させて両型 (11・12) の型締め (第4図参照)を行うと共に、プランジャ16にて ポット15内の樹脂材料14を加圧すればよい。この とき、上記樹脂材料14はヒータ18によって加熱溶 融化され且つプランジャ16によって加圧されて、 ポット15から移送用通路17を通して上下両キャビ ティ(11:・12:)内に注入充填されることになる。 従って、所要のキュアタイム後に両型(1・2)を再 び型開きすると共に、両キャピティ(111・12:)内 及び通路17内の硬化樹脂を上下両エジェクター機 構 20・20にて同時的に離型させることにより、該 両キャビティ(11··12·)内の電子部品13を該両キ ヤビティの形状に対応して成形される樹脂成形体 内に封止成形することができるものである。

#### (2) 実験結果表

母	表面処	キュアリングタイム (sec.)				総合は
材	理	70	4 0	3 5	3 0	斯
SKD-11	HCr	0	×	×	×	Δ
SKD-11	TiC	0	×	×	×	- Δ
SKD-11	Νi	0	0	0	0	6
w. c		0	0	×	×	Δ

## 特別平1-235620 (5)

## (3) 後 計

- 1. 特に、HCr(ハードクロム)及びTiC(ナクニウムカーバイド)により表面の地で、 たものには、その表面に多数のピンホール、 及び/又は、マイクロクラックが形成されているが、Ni(ニッケル)表面処理を施した ものにはその形成量が極めて少なく、且Ni 非常に微細・は小なものであるため、該、 処理表面は良好な平滑面を構成している。
- 2. 溶酸樹脂材料が上記多数のピンホール、及び/又は、マイクロクラック内に没入して硬化すると、樹脂成形体の離型時に、その部分が恰もアンダーカットと同様に作用することとなり、従って、これが離型不良の要因になるものと考えられる。

しかしながら、上記したNi 表面処理の場合は、上記アンダーカット作用が発生せず、或は、該作用が低めて少ないため、キュアリングタイムを、 30 st に設定したときでも良好な離型作用・効果が得られるものである。

キ層を上記金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面として構成したもの。

また、金型素材面に所要のメッキ層を施すと共に、該メッキ層の表面に、無確解ニッケルメッキ層を施し且つこれを無処理して超硬質無理解ニッケルメッキ層を形成することにより、上記金型素材面に少なくとも二層以上のメッキ層を施し、該表面側の超硬質無理解ニッケルメッキ層を上記金型の P.L面における溶融樹脂材料との接触面として構成したもの。

また、金型の P.L面における溶酸倒脂材料との接触面と、該接触面に配設した樹脂成形用各部材における溶酸倒脂材料との接触面の夫々に、ニッケルメッキ層を施して構成したもの。

これらの各実施例においても、前記した実施例 のものと実質的に同じ作用・効果を得ることがで きるものである。

なお、本発明は、上記各実施例の構成に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、その他の構成を任意に採用することがで

#### (他の実施例)

なお、本発明は、上述したように、樹脂封止成形用金型に対する樹脂成形体の雑型性の向上を図ると共に、該樹脂成形体のキュアリングタイムを短縮して、全体的な樹脂成形サイクルタイムの短縮化を図ることができる電子部品の樹脂封止成形用金型を提供することを目的とするものである。

この目的を達成することができる他の樹脂封止 成形用金型の実施例としては、例えば、次のもの が考えられる。

金型の P.L面における少なくとも溶融樹脂材料 との接触面を、ニッケルまたはこれを主成分とす るニッケル合金にて形成したもの。

また、金型の P.L面における溶融街路材料との 接触面の所要個所に、ニッケルメッキ層を施して 構成したもの。

また、金型素材面に所要のメッキ層を能すと共に、該メッキ層の表面に、ニッケルメッキ層を施すことにより、上記金型業材面に少なくとも二層以上のメッキ層を施し、該表面側のニッケルメッ

きるものである.

#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、樹脂封止成形用金型に対する樹脂成形体の離型性の向上を図ることができるので、該樹脂成形体のキュアリングタイムの大幅な短縮化を実現することができる。

従って、このキュアリングタイムの大幅な短縮化により、全体的な倒脂成形サイクルタイムを短縮化することができる電子部品の倒賠封止成形用金型を提供することができるといった優れた実用的な効果を奏するものである。

また、上記した樹脂成形体の雑型性の向上は、樹脂封止成形用金型に対する樹脂の残存付着と、それに基づく前述した樹脂成形上の弊客を確実に解消することができるので、高品質性と高信領性が強く要請されているこの種製品の成形技術分野に大きく質配することができる等の優れた実用的効果を奏するものである。

## 持開平1-235620(6)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明に係る樹脂封止成形用金型の 要部を示す一部切欠縦断正面図であり、該金型の 型開状態を示している。

第2図は、本発明に係る樹脂封止成形用金型の 要部を拡大して示す縦断正面図である。

第3 図は、電子部品のトランスファ樹脂封止成形用金型例の一部切欠縦断正面図であり、該金型の型開状態を示している。

第4回は、第3回に対応した金型の型箱状態を示す一部切欠級断正面図である。

### (符号の説明)

A … ニッケルメッキ層

11…固定上型

11, …キャビティ

112 …エアベント

12… 可動下型

12: …キャピティ

122 … セット用清部

13…電子部品

14… 樹脂材料

15… ポット

16…アランジャ

17… 移送用通路

17: …カル

172 …ゲート

18… ヒータ

19…リードフレーム

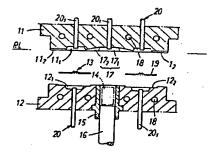
20…エジェクター機構

201 …エジェクターピン

持許出額人

有限会社 ティ。 アンド。 ケイ、 インターナショナル 研究所

कर १ छि



A …ishk 1 A 厚 11 …固定上型 11: …キャビティ 11: …エアベント 12 …可動下物

12. …キャビディ 12. …温 部

11 …品管村村

16 …ブランジャ 17 …砂送用通路

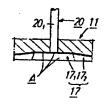
17: …カ ル 17: …ゲート

18 ···ヒータ

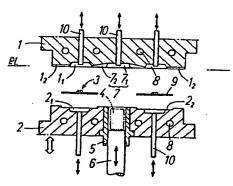
20 ···エジェクター使性 20, ···エジェクターゼン

20

3¥ 2 🔞



**343** [2]



34 4 E

